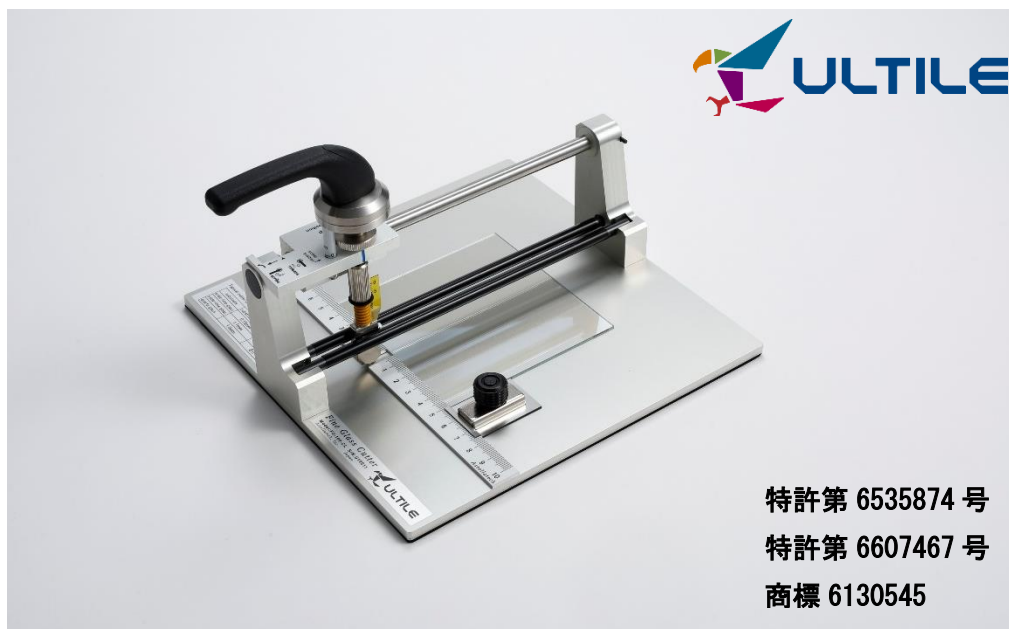


2020 年第 67 回応用物理学会春季学術講演会ランチョンセミナー

ファインガラスカッター・アルタイルを用いた 各種実験基板の作成テクニック



日時： 3 月 12 日（木）12：15～12：55

会場： A303（定員 80 名）

セミナーの内容

1. ガラス（基板）の種類とスクライブ
2. ガラスカッターの刃の種類と基板
3. 基板に加える圧力と板厚および基板の種類
4. ブレイクのテクニック
5. ファインガラスカッター・アルタイルの仕組
6. 各種テクニック（Si 基板の結晶方位方向以外へのカット等）
7. SEM サンプル作成のテクニック



アステラテック 株式会社

〒214-0034

神奈川県川崎市多摩区三田 2-3227 明治大学地域産学連携研究センター 301 号室

TEL: 044-299-7512

FAX: 044-299-7514

E-mail: contat@astellatech.co.jp

URL: <http://www.astellatech.co.jp>